

ГРАФІК ПІДКЛЮЧЕНЬ ДО ВІДЕОЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ ПОСТЕРНОГО ЗАХИСТУ

Відділення: Інженерія та матеріалознавство

Секція: Матеріали та адитивні технології

ДАТА: 09.02.2026

УВАГА! Учасники підключаються до конференції за 5 хв. до зазначеного часу та очікують початку захисту у залі очікування

№ з/п	ЧАС ПІДКЛЮЧЕННЯ	ПІБ УЧАСНИКА	ЗАКЛАД ОСВІТИ	КЛАС
1	15:00	Лисенко Станіслав Романович	Ліцей № 145	8
2	15:20	Григоревська Софія Ярославівна	СШ № 52	9
3	15:40	Качан Артем Андрійович	Ліцей № 145	9
4	16:00	Крестова Ірина Денисівна	Ліцей № 92 імені Івана Франка міста Києва	9
5	16:20	Невишний Данило Андрійович	СЗШ № 26	9
6	16:40	Глушенко Софія Євгеніївна	СШ № 52	10
7	17:00	Кошіль Вероніка Ігорівна	Ліцей "Академія"	10
8	17:20	Мортіков Олег Олександрович	Ліцей № 142 м. Києва	10
9	17:40	Наводна Анастасія Євгенівна	Ліцей № 142 м. Києва	10
10	18:00	Сулицький Максим Олегович	Ліцей № 142 м. Києва	10
11	18:20	Авджи Меліса Ільханівна	ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТИМА"	11
12	18:40	Долгозвяг Марія Олександрівна	Ліцей "Академія"	11
13	19:00	Милка Кирило Дмитрович	Київський військовий ліцей імені Івана Богуна	11
14	19:20	Скульський Богдан Миколайович	Ліцей № 145	11

ЗАОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Відділення	Секція	ДАТА
Інженерія та матеріалознавство	Матеріали та адитивні технології	14.02.2026